(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP

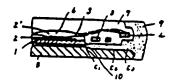
(21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987 (71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA

<u>.</u>∵.

(51) Int. Cl. H01123/30.H01123/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device. by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2 and an inner lead terminal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C, being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C, and C, are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C₁. Since the gap C₁ is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



BEST AVAILABLE COPT

① 日本国特許厅(JP)

① 特許出版公開

@公開特許公報(A)

昭63-233555

Olnt_Cl.4

知別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)9月29日

H· 01 L 23/30 23/34

B-6835-5F B-6835-5F

零査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発男の名称

试脂封<u>止型</u>半導体装置

到特 悶 昭62-65715

母出 既 昭62(1987)3月23日

母発 朗 者 小 島

伸 次 郎 神奈川県川崎

神奈川県川崎市拳区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

⑪出 騏 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

亞代 理 人 并理士 井上 一男

朔 魔

1. 見男の名称

机器对比型半级体系属

2. 特許請求の職器

群犯延状の放射フインと原電性金属延長国際の変態を超小とし、終犯放射フインと第1の複数対止 部間の変態。解記金国建設を提供する的記りード 端子に対応する第1の質数対止部と的記憶状の放 用フィン院の変態を原次呼大することを何難とす 心脏器对止型年期 体装置。

3. 見明の詳細な政明

(見明の目的)

(歴第上の料用分類)

本見明は被称列止型半線体装置の数式に係るもので、特にトランジスタアレイ、SCR アレイ等のパワーモジュールキ、パワートランジスタならびにパワーSSOR等の高比力半線体装置に適用する二葉にモールドを無した準度体装置に関するものである。

(従来の性報)

最近の年暮体質質には単一の半導体会子で収斂 するものの外に、複数の半導体体子ならびに発生 日本部品を一体としたモジュールタイに発見 れており、その放動性を放着するのには対しており、その放動性を放着するのには対して レームにマウントした半導体がは対しておいい このようなモジュールをあったは このようなモジュールの大きい テをマウントする可能の大きいの テをマウントする可能の 用いるたの複数対止成形工器中に物質 目いるたの複数対止成形工器中に物質 フインとリードフレームのベッド気度复選が具営 に狭くなったりにげられることがある。

このために、複数対止(トランスファモールド) 工程を複数回に分けて実施する方式がは見されて おり、リードフレームのベッドと激熱フイン能の 死度を所望の値に解析できるので、放無性の取得 に依立つところが大きい。

第10回によりこの二章モールド方式を収別する。 第10回に二章モールドを知した製品の原匠は、こ の構造を切るには第1の模取対止を耐えた成形品 Aを、リードフレームのペッド包20裏面と敷無フ イン21を僅かな延期を集って金属内に配置数第一 の模類対止型21と同様な工ポキシ機器によって対 止成形を行って第二の機器対止数23を設ける。

この二章モールド方式の結果、ペッド第20にダイボンディングした半層体置子24ならびにリードフレームのリード第子25を支援する金属層第26号が埋設すると共に、放用フィン21の一面はこの対止製料と連載して表面を形成する。

(免明が解放しようとする問題点)

にマウントした生態は表子と常気的接続を含るべく配着した金属器様にはリード総子を連結しこれ に対応する第1の複数対止影と板状放振フィン院 の質問とを順次増大する手法を採用する。 (作 用)

このように本見明では極めて狭い根域に充壌する推動観査は背を原次型小するように配慮しているので、入りあく使ってエアポイドの見生を防止して、根証対止数年度体装置に必要な結准性ならびに無数数性を提供したものである。

(実質的)

第1個万里病9回に本見明の実施例を設定するが。 従来の技術器と言葉する記載が都全上一個にあるが、 新着今も付して政明する。

この実践例は生産な孩子6ヶで表成する世界 (第5回)をもつ無益別止世年度は質量であり、 この各年度な孩子をマウントするリードフレーム も対対質値な傾当が必要となるが、その上面間を 第3回に示す。

年間保護子2…はベッド部の5個電性金属版1

このような二葉モールド方式を選用した世紀対 止 数字選件製置は叙述のように無熱フィンと、 年 毎年銀子をダイボンディングしたリードフレーム のベッド部間を僅かな疑慮とし、更にこの登録に 別止機器層を充填するので無数数性に僅れた時間 を持っている。これに反して、 何記空線に対此 証 が入りにくいためエアボイドが発生しやする。 また、この周別止係の収容に機械的被要を与える と、鬼殺やエアギャップが入り書い最高があり、 これが多て数無特性が劣化する。

本見明は上記欠点を禁患する新規な資料が止望 年度体製器を提供することを書的とする。 (見明の構成)

(問題点を解決するための手段)

二重モールド方式を運用した御野別止を半線体 製型における低状の激無フインと、リードフレー ムのペッド的即ち端電性金属板配を充填する第2 の複印対止的のエアギャップ等を解析するために、 この種のて狭い便域につながる板状の放無フィン と第1の細距対止的で変更と前記録電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンに被疑 でありかつ地层が高いことが良く的る。一方この リードフレームは第1回号に示すように興電社会 紙板1…と内部リード電子部3ならびに推述する ように会局機能をポンディングする外部リード無 子部4の3部分の高さを置に戻らせるように折慮 げてこの海域性会紙板1…を始数の位置にする。

更に質定した値位性金属板1に対して低かの延 概を即って板状の放無フィンさを構築セールド用 金額内に対けて第2の世段対応数9を形成する。

更にこの知識報数の彼れに配成した例が第3~4回、第6~9回であり、結果的には第2の複数 対止記9が第1の複数対止約7を終め付けて低伏の放焦フィン9と回覧性金属低1階のエアーギャップを防止している。

この節4世は第2の世間対止部9形成を終え

対止部9に対して Under Cutの逆デーパであって 好生しくは5°より好ましくは10°以上に設置する。

この股部は年高体表子2の外債をほぼ回んで登 けられているので、訂記 C。の反應を持つ高電性 全無板1と板状の放起フイン3配に完成する第2 の個類対止数3の使急性が改善されて、第1の複 数対止部を終め付ける効果を発展する。

局第4回に示すように第1の福田対止部7が実出する面積は第1の福田対止部7の投部面接の約50%が弁ましく、歯者刀を強めるために少なくすると C。爰属を所望の寸性に取めることができず、ボイドがはけずに延星不良となる。これは第2の研算対止部9成形時に C。爰属をもった原配が扱から充填されてここでの研算圧が小さくなってかつボイドを登込み易いたのである。

この二盆モールド方式を採用した植跡対止を平 部体装置では板状放馬フィンと第1の複類対止器 地に第2の複数対止用着非が支援され扱くで、エ

· 14, 22 ·

Cwt 工程を対えた被認対止型半導は最初の上世間であり第1及び第2の保証対止配で、9が通視して最低を形成しているが、この第1の物質対止的での外便に7a~7cの段配を形成している。第3億イは、第1の被益対止部でを形成してから不要配分を除去した成形品の平面器であり、これをA~A株に沿って切断した器が第3個ロである。

この皮部は、第2の世別対比配 9 との世 考 七 及 くするために 年曜 年限 子の が 即 書 い 後 大 る と 率 理 性 金 展 紙 1 …の 中間 位 難 に 形 成 し . この 成 形 に 型 っては 股 部 に 相当 す る 上 型 キャ ピティ の 成 形 型 を 使 用 し 。 か つ こ の 悪 電 性 金 基 紙 1 の 裏 面 が 原 1 の 観 型 対 止 部 7 の 表 面 を 下 型 キャ ピ ティ の 表 面 に 数 却 配 置 し て ト ラ ン ス ファ モール ド 工 雅 を 実 質 し て 得 られる。

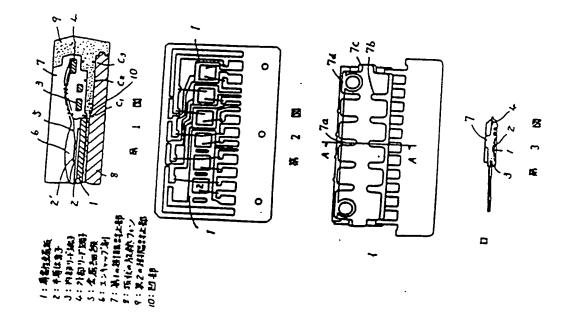
第6世〜第8世は第4世に示したB〜B、C〜 C、DーDの多様に行って切断した製品の所在を であり、第1の世野対止部7の及思7a〜7dにエポ キン世間で検点する第2の被原対止部9a〜9dが元 項され、第7世に示す及部チーバ7eは第2の世段

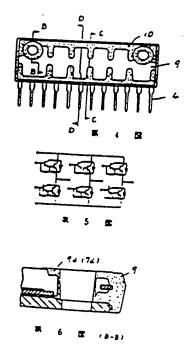
アーボイドが発生し難い。 使って半導体装置の射 純粋性が安定して高計圧素子が得られる効果があ り。 しかもリード電子の自由反も従来より増す。

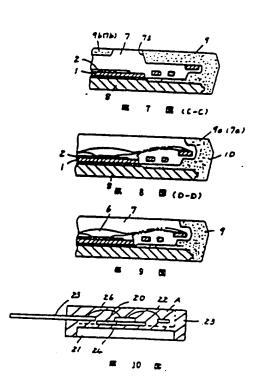
又厚さ 2 mの板状放無フィンを使用して外形寸 性が77(間) × 27(高) × 7(厚) mである第4 間の制 類対止型半層体質質を試料としてC, を 0.34 m と すると、ピーク値としてAc 7k Y を 1 分でクリアで を、0.3 mではAc4.8k Y × 1 分をクリアした。

4. 屋面の簡単な技術

代理人 男理士 井 上 一 男







-236-